

1. Record Nr.	UNINA9910701449303321
Autore	Dang Gerard
Titolo	Fabrication of 3D silicon-based photonic crystal structure with "single" self aligned etching process // Gerard Dang, Monica Taysing-Lara, and Weimin Zhou
Pubbl/distr/stampa	Adelphi, MD : , : Army Research Laboratory, , September 2010
Descrizione fisica	1 online resource (iv, 8 pages) : color illustrations
Collana	ARL-TN ; ; 0407
Soggetti	Photonic crystals Nanostructured materials
Lingua di pubblicazione	Inglese
Formato	Materiale a stampa
Livello bibliografico	Monografia